

**Механизм образования и кинетика роста пленок сульфида кадмия, химически осажденных пульверизацией**

**Kerm, Karin; Tilling, Aino; Varvas, Jüri** Неорганическая химия и технология. 1 1980 / с. 101-107 : илл

[https://www.ester.ee/record=b2191026\\*est](https://www.ester.ee/record=b2191026*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/130509c0-2687-471a-a9f8-1501114a266e>

**Оптические и фотоэлектрические свойства пленок сульфида кадмия, химически осажденных пульверизацией**

**Kerm, Karin; Tilling, Aino; Antsov, U.** Физическая химия соединений AIIIVI 1981 / с. 59-65 : илл

[https://www.ester.ee/record=b1533413\\*est](https://www.ester.ee/record=b1533413*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/dceb76ed-f60b-4ce9-b87e-618a41d25bb8>